



工研院量測技術發展中心 研發成果公告

工研院量測技術發展中心執行科技專案成果如下，歡迎合作詳細請洽詢葉經理 (03-5743751)。

序號	計畫名稱	技術名稱	成果年度
1	國家度量衡標準運作與發展計畫	直流電力量測技術	113
2	國家度量衡標準運作與發展計畫	製程微污染之奈米粒子有機成分分析技術	113
3	任意形態與虛實融合顯示系統開發計畫	雷射掃描晶圓表面粒徑量測系統	113
4	半導體產業低碳製造技術	SAXRL 被動式基材螢光薄膜膜厚量測技術	113
5	半導體產業低碳製造技術	複合式智能光學檢測設備技術	113
6	工研院創新前瞻技術研究計畫	生成式 AI 應用於森林碳匯調查	113
7	工研院創新前瞻技術研究計畫	力量感測元件	113
8	工研院創新前瞻技術研究計畫	薄板內層缺陷 2.5D 檢測技術	112
9	工研院創新前瞻技術研究計畫	追蹤式雷射干涉儀空間誤差量測與機構鍊模型誤差分析技術	112
10	工研院創新前瞻技術研究計畫	溫室氣體排放量化之數位查證技術	112
11	工研院創新前瞻技術研究計畫	高動態範圍快速色偏量測技術	111
12	工研院創新前瞻技術研究計畫	micro-LED 微光量測技術	111
13	工研院環境建構總計畫	X 光閃爍體解析度驗證技術	111